



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0146448

(43) 공개일자 2014년12월26일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01L 51/56 (2006.01) H05B 33/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0069188

(22) 출원일자 2013년06월17일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

삼성디스플레이 주식회사

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(72) 발명자

장윤호

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

홍종원

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

김상수

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(74) 대리인

리엔목특허법인

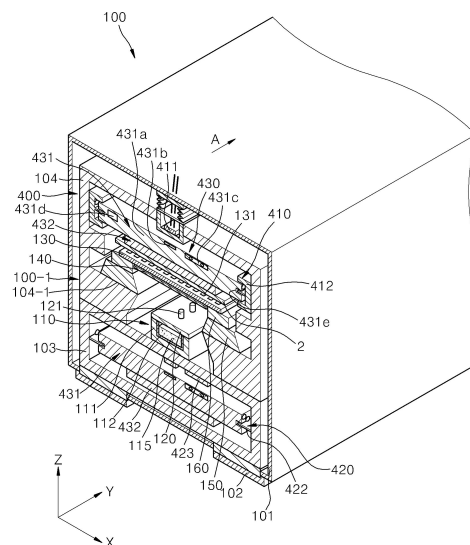
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 유기층 증착 장치 및 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 더 상세하게는 대형 기관의 양산 공정에 더욱 적합하고, 고정세의 패터닝이 가능하도록 하며, 패터닝 슬릿 시트와 이동 중의 기관 사이의 간격을 측정하고 제어할 수 있는 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것이다.

대표도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

기관을 고정하며 고정된 상기 기관과 함께 이동 가능하도록 형성된 이동부와, 상기 기관이 고정된 상기 이동부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이송부와, 증착이 완료되어 상기 기관이 분리된 상기 이동부를 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동시키는 제2 이송부를 포함하는 이송부;

상기 이동부에 상기 기관을 고정시키는 로딩부;

진공으로 유지되는 챔버와, 상기 로딩부로부터 이송된 상기 이동부에 고정된 상기 기관에 유기층을 증착하는 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리를 포함하는 증착부;

상기 로딩부와 상기 증착부 사이에 배치되어, 상기 기관 상에 상기 유기층이 증착되기 전에 상기 기관의 위치 정보를 측정하는 계측부; 및

상기 증착부를 통과하면서 증착이 완료된 상기 기관을 상기 이동부로부터 분리시키는 언로딩부;를 포함하고,

상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환가능하도록 형성되고,

상기 이동부에 고정된 상기 기관은 상기 제1 이송부에 의해 이동되는 동안 상기 유기층 증착 어셈블리와 소정 정도 이격되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 위치 정보는 상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 기관까지의 거리인 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 계측부는,

상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도를 측정할 수 있는 촬영부; 및

상기 기관까지의 거리를 측정할 수 있는 갭 센서부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 기관은 성막 기관과 마스터 기관으로 이루어지며,

상기 마스터 기관은 상기 성막 기관이 상기 이동부에 고정되어 상기 증착부에 투입되기에 앞서 상기 이동부에 고정되어 상기 증착부에 투입되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 계측부는 상기 성막 기관에 앞서 상기 마스터 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 마스터 기관까지의 거리를 측정하며, 상기 마스터 기관이 상기 증착부에 투입된 이후 상기 성막 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 성막 기관까지의 거리를 측정하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 계측부는 상기 마스터 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도와 상기 성막 기관의 상기 제1방향에 대

하여 틀어진 정도를 비교하여 상기 마스터 기관을 기준으로 한 상기 성막 기관의 틀어짐 변화량을 산출하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 성막 기관의 상기 틀어짐 변화량에 따라 상기 증착부와 상기 성막 기관을 얼라인하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 계측부는 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이를 산출하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이에 따라 상기 성막 기관과 상기 증착부 사이의 간격을 일정하게 유지할 수 있도록 상기 증착부의 높이를 제어하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 박막 증착 어셈블리는,

증착 물질을 방사하는 증착원;

상기 증착원의 일 측에 배치되며, 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성되는 증착원 노즐부; 및

상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 패터닝 슬릿 시트;를 포함하고,

상기 기관은 상기 유기층 증착 장치와 소정 정도 이격되도록 형성되어 상기 유기층 증착 장치에 대하여 상대적으로 이동가능하도록 형성되고,

상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기관상에 패턴을 형성하면서 증착되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 박막 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기관보다 작게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 12

제 10 항에 있어서,

상기 증착원 노즐부에는 제1 방향을 따라 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성되고,

상기 패터닝 슬릿 시트에는 상기 제1 방향에 대해 수직인 제2 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

청구항 13

기관상에 유기층을 형성하는 유기층 증착 장치를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서,

로딩부에서 상기 기관을 이동부에 고정시키는 단계;

상기 기관이 고정된 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제1 이송부를 이용하여 상기 챔버 내로 이송하는

단계;

상기 기관 상에 상기 유기층이 증착되기 전에 상기 기관의 위치 정보를 측정하는 단계;

상기 챔버 내에 배치된 유기층 증착 어셈블리와 상기 기관이 소정 정도 이격된 상태에서, 상기 기관이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기관에 증착되어 유기층이 형성되는 단계;

엔로딩부에서 증착이 완료된 상기 기관을 상기 이동부로부터 분리시키는 단계; 및

상기 기관과 분리된 상기 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제2 이송부를 이용하여 상기 로딩부로 이송하는 단계;를 포함하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 14

제13항에 있어서,

상기 위치 정보는 상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 기관까지의 거리인 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 15

제13항에 있어서,

상기 기관은 성막 기관과 마스터 기관으로 이루어지며,

상기 마스터 기관은 상기 성막 기관에 앞서 상기 챔버 내에 투입되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 위치 정보 측정 단계는,

상기 마스터 기관의 위치 정보를 측정한 후 상기 성막 기관이 상기 이동부에 고정되어 상기 챔버로 이동된 후 상기 성막 기관의 위치 정보를 측정하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 유기층 형성 단계는,

상기 마스터 기관의 위치 정보와 상기 성막 기관의 위치 정보를 비교하여 상기 유기층 증착 어셈블리와 상기 성막 기관을 얼라인 하는 단계;

상기 얼라인 정보로부터 상기 유기층 증착 어셈블리가 상기 성막 기관에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기관에 증착되어 유기층이 형성되는 단계; 로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 18

제17항에 있어서,

상기 얼라인 단계는,

상기 마스터 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도와 상기 성막 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도를 비교하여 상기 마스터 기관을 기준으로 한 상기 성막 기관의 틀어짐 변화량을 산출하고, 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이를 산출하는 단계; 및

상기 성막 기관의 상기 틀어짐 변화량에 따라 상기 유기층 증착 어셈블리와 상기 성막 기관을 얼라인하고, 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이에 따라 상기 성막 기관과 상기 유기층 증착 어셈블리 사이의 간격을 일정하게 유지할 수 있도록 상기 증착부의 높이를 제어하는 단계; 를 구비하는 것을 특징으로

로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 19

제 13 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 박막 증착 어셈블리는,

증착 물질을 방사하는 증착원;

상기 증착원의 일 측에 배치되며, 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부; 및

상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 복수 개의 패터닝 슬릿들이 배치되는 패터닝 슬릿 시트;를 포함하고,

상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기판상에 패턴을 형성하면서 증착되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 20

제 19 항에 있어서,

상기 박막 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기판보다 작게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명의 실시예들은 유기층 증착 장치 및 이를 이용한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 디스플레이 장치들 중, 유기 발광 디스플레이 장치는 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이 장치로서 주목을 받고 있다.

[0003] 유기 발광 디스플레이 장치는 서로 대향된 제1 전극 및 제2 전극 사이에 발광층 및 이를 포함하는 중간층을 구비한다. 이때 상기 전극들 및 중간층은 여러 방법으로 형성될 수 있는데, 그 중 한 방법이 독립 증착 방식이다. 증착 방법을 이용하여 유기 발광 디스플레이 장치를 제작하기 위해서는, 유기층 등이 형성될 기판 면에, 형성될 유기층 등의 패턴과 동일한 패턴을 가지는 파인 메탈 마스크(fine metal mask: FMM)를 밀착시키고 유기층 등의 재료를 증착하여 소정 패턴의 유기층을 형성한다.

[0004] 그러나, 이러한 파인 메탈 마스크를 이용하는 방법은 대형의 마더 글래스(mother-glass)를 사용하여 유기 발광 디스플레이 장치를 대면적화하기에는 부적합하다는 한계가 있다. 왜냐하면, 대면적 마스크를 사용하면 자중에 의해 마스크의 휨 현상이 발생하는데, 이 휨 현상에 의한 패턴의 왜곡이 발생될 수 있기 때문이다. 이는 패턴에 고정세를 요하는 현 경향과도 배치되는 것이다.

[0005] 더욱이, 기판과 파인 메탈 마스크를 얼라인하여 밀착시키고, 증착을 수행한 후, 다시 기판과 파인 메탈 마스크를 분리시키는 과정에서 상당한 시간이 소요되어, 제조 시간이 오래 걸리고 생산 효율이 낮다는 문제점이 존재하였다.

[0006] 전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 주된 목적은 제도가 용이하고, 대형 기판 양산 공정에 용이하게 적용될 수 있으며, 증착 공정 중에 기판과 유기층 증착 어셈블리의 정밀한 얼라인이 가능한 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법 및 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

- [0008] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치는, 기관을 고정하며 고정된 상기 기관과 함께 이동 가능하도록 형성된 이동부와, 상기 기관이 고정된 상기 이동부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이송부와, 증착이 완료되어 상기 기관이 분리된 상기 이동부를 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동시키는 제2 이송부를 포함하는 이송부; 상기 이동부에 상기 기관을 고정시키는 로딩부; 진공으로 유지되는 챔버와, 상기 로딩부로부터 이송된 상기 이동부에 고정된 상기 기관에 유기층을 증착하는 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리를 포함하는 증착부; 상기 로딩부와 상기 증착부 사이에 배치되어, 상기 기관 상에 상기 유기층이 증착되기 전에 상기 기관의 위치 정보를 측정하는 계측부; 및 상기 증착부를 통과하면서 증착이 완료된 상기 기관을 상기 이동부로부터 분리시키는 언로딩부;를 포함하고, 상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환가능하도록 형성되고, 상기 이동부에 고정된 상기 기관은 상기 제1 이송부에 의해 이동되는 동안 상기 유기층 증착 어셈블리와 소정 정도 이격되도록 형성될 수 있다.
- [0009] 상기 위치 정보는 상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 기관까지의 거리일 수 있다.
- [0010] 상기 계측부는, 상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도를 측정할 수 있는 촬영부; 및 상기 기관까지의 거리를 측정할 수 있는 갭 센서부;를 구비할 수 있다.
- [0011] 상기 기관은 성막 기관과 마스터 기관으로 이루어지며, 상기 마스터 기관은 상기 성막 기관이 상기 이동부에 고정되어 상기 증착부에 투입되기에 앞서 상기 이동부에 고정되어 상기 증착부에 투입될 수 있다.
- [0012] 상기 계측부는 상기 성막 기관에 앞서 상기 마스터 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 마스터 기관까지의 거리를 측정하며, 상기 마스터 기관이 상기 증착부에 투입된 이후 상기 성막 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 성막 기관까지의 거리를 측정할 수 있다.
- [0013] 상기 계측부는 상기 마스터 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도와 상기 성막 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도를 비교하여 상기 마스터 기관을 기준으로 한 상기 성막 기관의 틀어짐 변화량을 산출할 수 있다.
- [0014] 상기 성막 기관의 상기 틀어짐 변화량에 따라 상기 증착부와 상기 성막 기관을 얼라인할 수 있다.
- [0015] 상기 계측부는 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이를 산출할 수 있다.
- [0016] 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이에 따라 상기 성막 기관과 상기 증착부 사이의 간격을 일정하게 유지할 수 있도록 상기 증착부의 높이를 제어할 수 있다.
- [0017] 상기 박막 증착 어셈블리는, 증착 물질을 방사하는 증착원; 상기 증착원의 일 측에 배치되며, 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성되는 증착원 노즐부; 및 상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 패터닝 슬릿 시트;를 포함하고, 상기 기관은 상기 유기층 증착 장치와 소정 정도 이격되도록 형성되어 상기 유기층 증착 장치에 대하여 상대적으로 이동가능하도록 형성되고, 상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기관상에 패턴을 형성하면서 증착될 수 있다.
- [0018] 상기 박막 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기관보다 작게 형성될 수 있다.
- [0019] 상기 증착원 노즐부에는 제1 방향을 따라 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성되고, 상기 패터닝 슬릿 시트에는 상기 제1 방향에 대해 수직인 제2 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성될 수 있다.
- [0020] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법은, 기관상에 유기층을 형성하는 유기층 증착 장치를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서, 로딩부에서 상기 기관을 이동부에 고정시키는 단계; 상기 기관이 고정된 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제1 이송부를 이용하여 상기 챔버 내로 이송하는 단계; 상기 기관 상에 상기 유기층이 증착되기 전에 상기 기관의 위치 정보를 측정하는 단계; 상기 챔버 내에 배치된 유기층 증착 어셈블리와 상기 기관이 소정 정도 이격된 상태에서, 상기 기관이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기관에 증착되어 유기층이 형성되는 단계; 언로딩부에서 증착이 완료된 상기 기관을 상기 이동부로부터 분리시키는 단계; 및 상기 기관과 분리된 상기 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제2 이송부를 이용하여 상기 로딩부로 이송할 수 있다.

- [0021] 상기 위치 정보는 상기 기관이 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도 및 상기 기관까지의 거리일 수 있다.
- [0022] 상기 기관은 성막 기관과 마스터 기관으로 이루어지며, 상기 마스터 기관은 상기 성막 기관에 앞서 상기 챔버 내에 투입될 수 있다.
- [0023] 상기 위치 정보 측정 단계는, 상기 마스터 기관의 위치 정보를 측정한 후 상기 성막 기관이 상기 이동부에 고정되어 상기 챔버로 이동된 후 상기 성막 기관의 위치 정보를 측정할 수 있다.
- [0024] 상기 유기층 형성 단계는, 상기 마스터 기관의 위치 정보와 상기 성막 기관의 위치 정보를 비교하여 상기 유기층 증착 어셈블리와 상기 성막 기관을 얼라인 하는 단계; 상기 얼라인 정보로부터, 상기 유기층 증착 어셈블리가 상기 성막 기관에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기관에 증착되어 유기층이 형성되는 단계; 로 이루어질 수 있다.
- [0025] 상기 얼라인 단계는, 상기 마스터 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도와 상기 성막 기관의 상기 제1방향에 대하여 틀어진 정도를 비교하여 상기 마스터 기관을 기준으로 한 상기 성막 기관의 틀어짐 변화량을 산출하고, 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이를 산출하는 단계; 및 상기 성막 기관의 상기 틀어짐 변화량에 따라 상기 유기층 증착 어셈블리와 상기 성막 기관을 얼라인하고, 상기 마스터 기관까지의 거리와 상기 성막 기관까지의 거리의 차이에 따라 상기 성막 기관과 상기 유기층 증착 어셈블리 사이의 간격을 일정하게 유지할 수 있도록 상기 증착부의 높이를 제어하는 단계; 를 구비할 수 있다.
- [0026] 상기 챔버 내부에 복수의 박막 증착 어셈블리들이 구비되어 각 박막 증착 어셈블리들에 의해 상기 기관에 연속적으로 증착이 이루어질 수 있다.
- [0027] 상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환할 수 있다.
- [0028] 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상하로 나란히 배치될 수 있다.
- [0029] 상기 박막 증착 어셈블리는, 증착 물질을 방사하는 증착원; 상기 증착원의 일 측에 배치되며, 하나 이상의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부; 및 상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 복수 개의 패터닝 슬릿들이 배치되는 패터닝 슬릿 시트;를 포함하고, 상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기관상에 패턴을 형성하면서 증착될 수 있다.
- [0030] 상기 박막 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기관보다 작게 형성될 수 있다.

발명의 효과

- [0031] 상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 실시예들에 의하면, 제조가 용이하고, 대형 기관 양산 공정에 용이하게 적용될 수 있으며, 증착 공정 중에 기관과 유기층 증착 장치의 정밀한 얼라인이 가능한 유기층 증착 장치 및 이를 이용한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 구현할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0032] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 장치를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 평면도이다.
- 도 2는 도 1의 유기층 증착 장치의 증착부를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 측면도이다.
- 도 3은 도 1의 증착부를 개략적으로 도시한 사시도이다.
- 도 4는 도 3의 증착부의 개략적인 단면도이다.
- 도 5은 계측부와 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 나타내는 개략도이다.
- 도 6 및 7은 마스터 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 얼라인 과정을 나타내는 개략도이다.
- 도 8 내지 10은 성막 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 얼라인 과정을 나타내는 개략도이다.
- 도 11는 마스터 기관까지의 거리를 측정하는 과정을 나타내는 개략도이다.
- 도 12는 성막 기관까지의 거리를 측정하는 과정을 나타내는 개략도이다.
- 도 13 내지 16은 성막 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 얼라인하는 공정을 나타내는 개략도이다.

도 17은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 증착 어셈블리를 나타내는 도면이다.

도 18은 본 발명의 유기층 증착 장치를 이용하여 제조된 액티브 매트릭스형 유기 발광 디스플레이 장치의 단면을 도시한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0033] 이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
- [0034] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 장치를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 평면도이고, 도 2는 도 1의 유기층 증착 장치의 증착부를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 측면도이다.
- [0035] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치(1)는 계측부(10), 증착부(100), 로딩부(200), 언로딩부(300) 및 이송부(400)를 포함한다.
- [0036] 로딩부(200)는 제1 래크(212)와, 도입실(214)과, 제1 반전실(218)과, 버퍼실(219)을 포함할 수 있다.
- [0037] 제1 래크(212)에는 증착이 이루어지기 전의 기판(2)이 다수 적재되어 있고, 도입실(214)에 구비된 도입로봇은 제1 래크(212)로부터 기판(2)을 잡아 제2 이송부(420)로부터 이송되어 온 이동부(430)에 기판(2)을 얹은 후, 기판(2)이 부착된 이동부(430)를 제1 반전실(218)로 옮긴다.
- [0038] 도입실(214)에 인접하게는 제1 반전실(218)이 구비되며, 제1 반전실(218)에 위치한 제1 반전 로봇이 이동부(430)를 반전시켜 이동부(430)를 증착부(100)의 제1 이송부(410)에 장착한다.
- [0039] 도 1에서 볼 때, 도입실(214)의 도입 로봇은 이동부(430)의 상면에 기판(2)을 얹게 되고, 이 상태에서 이동부(430)는 반전실(218)로 이송되며, 반전실(218)의 제1 반전 로봇이 반전실(218)을 반전시킴에 따라 증착부(100)에서는 기판(2)이 아래를 향하도록 위치하게 된다.
- [0040] 언로딩부(300)의 구성은 위에서 설명한 로딩부(200)의 구성과 반대로 구성된다. 즉, 증착부(100)를 거친 기판(2) 및 이동부(430)를 제2 반전실(328)에서 제2 반전 로봇이 반전시켜 반출실(324)로 이송하고, 반출 로봇이 반출실(324)에서 기판(2) 및 이동부(430)을 꺼낸 다음, 기판(2)을 이동부(430)에서 분리하여 제2 래크(322)에 적재한다. 기판(2)과 분리된 이동부(430)는 제2 이송부(420)를 통해 로딩부(200)로 회송된다.
- [0041] 그러나, 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 기판(2)이 이동부(430)에 최초 고정될 때부터 이동부(430)의 하면에 기판(2)을 고정시켜 그대로 증착부(100)로 이송시킬 수도 있다. 이 경우, 예컨대 제1 반전실(218)의 제1 반전 로봇과 제2 반전실(328)의 제2 반전 로봇은 필요없게 된다.
- [0042] 계측부(10)은 로딩부(200)와 증착부(100)에 배치되어 기판(2)이 증착부(100)에 투입되기 전에 기판(2)의 위치 정보를 측정할 수 있다. 즉, 계측부(10)는 기판(2)까지의 거리 및 이동부(430)의 이송 방향에 대해 기판(2)이 틀어진 정도를 측정할 수 있다. 계측부(10)에 의해 측정된 기판(2)의 위치 정보를 이용하여 기판(2)과 유기층 증착 어셈블리들(100-1)(100-2)...(100-11)의 얼라인을 실행한다. 이에 대해서는 후술한다.
- [0043] 증착부(100)는 적어도 하나의 증착용 챔버(101)를 구비한다. 도 1 및 도 2에 따른 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 증착부(100)는 챔버(101)를 구비하며, 이 챔버(101) 내에 복수의 유기층 증착 어셈블리들(100-1)(100-2)...(100-11)이 배치된다. 도 1에 도시된 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 챔버(101) 내에 제1 유기층 증착 어셈블리(100-1), 제2 유기층 증착 어셈블리(100-2) ~ 제11 유기층 증착 어셈블리(100-11)의 열한 개의 유기층 증착 어셈블리들이 설치되어 있으나, 그 숫자는 증착 물질 및 증착 조건에 따라 가변 가능하다. 상기 챔버(101)는 증착이 진행되는 동안 진공으로 유지된다.
- [0044] 한편, 도 1에 따른 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 기판(2)이 고정된 이동부(430)는 제1 이송부(410)에 의해 적어도 증착부(100)로, 바람직하게는 상기 로딩부(200), 증착부(100) 및 언로딩부(300)로 순차 이동되고, 상기 언로딩부(300)에서 기판(2)과 분리된 이동부(430)는 제2 이송부(420)에 의해 로딩부(200)로 환송된다.
- [0045] 상기 제1 이송부(410)는 상기 증착부(100)를 통과할 때에 상기 챔버(101)를 관통하도록 구비되고, 상기 제2 이송부(420)는 기판(2)이 분리된 이동부(430)를 이송하도록 구비된다.
- [0046] 여기서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치(1)는 제1 이송부(410)와 제2 이송부(420)가 상하로 형성되어, 제1 이송부(410)를 통과하면서 증착을 마친 이동부(430)가 언로딩부(300)에서 기판(2)과 분리된 후, 그

하부에 형성된 제2 이송부(420)를 통해 로딩부(200)로 회송되도록 형성됨으로써, 공간 활용의 효율이 향상되는 효과를 얻을 수 있다.

[0047] 한편, 도 1의 증착부(100)는 각 유기층 증착 어셈블리(100-1)의 일 측에 증착원 교체부(190)를 더 포함할 수 있다. 도면에는 자세히 도시되지 않았지만, 증착원 교체부(190)는 카세트 형식으로 형성되어, 각각의 유기층 증착 어셈블리(100-1)로부터 외부로 인출되도록 형성될 수 있다. 따라서, 유기층 증착 어셈블리(100-1)의 증착원(도 3의 110 참조)의 교체가 용이해질 수 있다.

[0048] 한편, 도 1에는 로딩부(200), 증착부(100), 언로딩부(300) 및 이송부(400)로 구성된 유기층 증착 장치를 구성하기 위한 일련의 세트(set)가 나란히 두 세트가 구비된 것으로 도시되어 있다. 즉, 도 1의 위쪽과 아래쪽에 총 두 개의 유기층 증착 장치(1)가 구비된 것으로 이해할 수 있다. 이 경우, 두 개의 유기층 증착 장치(1) 사이에는 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)가 더 구비될 수 있다. 즉, 두 개의 유기층 증착 장치(1) 사이에 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 구비하여, 두 개의 유기층 증착 장치(1)가 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 공동으로 사용하도록 함으로써, 각각의 유기층 증착 장치(1)가 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 구비하는 것에 비하여 공간 활용의 효율성을 향상시킬 수 있는 것이다.

[0049] 도 3은 도 1의 증착부를 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 4는 도 3의 증착부의 개략적인 단면도이다.

[0050] 먼저, 도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 장치(1)의 증착부(100)는 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리(100-1)와, 이송부(400)를 포함한다.

[0051] 이하에서는 전체적인 증착부(100)의 구성에 대하여 설명하도록 한다.

[0052] 챔버(101)는 속이 빈 상자 형상으로 형성되며, 그 내부에 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 이송부(400)가 수용된다. 이를 다른 측면에서 설명하면, 지면에 고정되도록 풋(foot)(102)이 형성되고, 풋(foot)(102) 상에 하부 하우징(103)이 형성되고, 하부 하우징(103)의 상부에 상부 하우징(104)이 형성된다. 그리고, 챔버(101)는 하부 하우징(103) 및 상부 하우징(104)을 모두 내부에 수용하도록 형성된다. 이때 하부 하우징(103)과 챔버(101)의 연결부는 밀봉처리되어 챔버(101) 내부가 외부와 완전히 차단되도록 할 수 있다. 이와 같이 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)이 지면에 고정된 풋(foot)(102) 상에 형성됨으로써, 챔버(101)가 수축/팽창을 반복하더라도 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)은 고정된 위치를 유지할 수 있으며, 따라서 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)이 증착부(100) 내에서 일종의 기준 프레임(reference frame)의 역할을 수행할 수 있는 것이다.

[0053] 한편, 상부 하우징(104)의 내부에는 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 이송부(400)의 제1 이송부(410)가 형성되고, 하부 하우징(103)의 내부에는 이송부(400)의 제2 이송부(420)가 형성되는 것으로 기술할 수 있다. 그리고, 이동부(430)가 제1 이송부(410)와 제2 이송부(420) 사이를 순환 이동하면서 연속적으로 증착이 수행되는 것이다.

[0054] 이하에서는 유기층 증착 어셈블리(100-1)의 상세 구성에 대하여 설명한다.

[0055] 각각의 유기층 증착 어셈블리(100-1)는 증착원(110), 증착원 노즐부(120), 패터닝 슬릿 시트(130), 차단 부재(140), 제1 스테이지(150), 제2 스테이지(160) 등을 포함한다. 여기서, 도 3 및 도 4의 모든 구성은 적절한 진공도가 유지되는 챔버(101) 내에 배치되는 것이 바람직하다. 이는 증착 물질의 직진성을 확보하기 위함이다.

[0056] 상세히, 증착원(110)에서 방출된 증착 물질(115)이 증착원 노즐부(120) 및 패터닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 기관(2)에 원하는 패턴으로 증착되게 하려면, 기본적으로 챔버(미도시) 내부는 FMM 증착 방법과 동일한 고진공 상태를 유지해야 한다. 또한 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 증착원(110) 온도보다 충분히 낮아야 한다. 왜냐하면, 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 충분히 낮아야만 온도에 의한 패터닝 슬릿 시트(130)의 열팽창 문제를 최소화할 수 있기 때문이다.

[0057] 이러한 챔버(101) 내에는 피 증착체인 기관(2)이 배치된다. 상기 기관(2)은 평판 표시장치용 기관이 될 수 있는데, 다수의 평판 표시장치를 형성할 수 있는 마더 글라스(mother glass)와 같은 40인치 이상의 대면적 기관이 적용될 수 있다.

[0058] 여기서, 본 발명의 일 실시예에서는, 기관(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)에 대하여 상대적으로 이동하면서 증착이 진행되는 것을 일 특징으로 한다.

- [0059] 상세히, 기존 FMM 증착 방법에서는 FMM 크기가 기판 크기와 동일하게 형성되어야 한다. 따라서, 기판 사이즈가 증가할수록 FMM도 대형화되어야 하며, 이로 인해 FMM 제작이 용이하지 않고, FMM을 인장하여 정밀한 패턴으로 얼라인(align) 하기도 용이하지 않다는 문제점이 존재하였다.
- [0060] 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 어셈블리(100-1)는, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 서로 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어지는 것을 일 특징으로 한다. 다시 말하면, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 마주보도록 배치된 기판(2)이 Y축 방향을 따라 이동하면서 연속적으로 증착을 수행하게 된다. 즉, 기판(2)이 도 3의 화살표 A 방향으로 이동하면서 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 수행되는 것이다. 여기서, 도면에는 기판(2)이 챔버(미도시) 내에서 Y축 방향으로 이동하면서 증착이 이루어지는 것으로 도시되어 있으나, 본 발명의 사상은 이에 제한되지 아니하며, 기판(2)은 고정되어 있고 유기층 증착 어셈블리(100-1) 자체가 Y축 방향으로 이동하면서 증착을 수행하는 것도 가능하다 할 것이다.
- [0061] 따라서, 본 발명의 유기층 증착 어셈블리(100-1)에서는 종래의 FMM에 비하여 훨씬 작게 패턴닝 슬릿 시트(130)를 만들 수 있다. 즉, 본 발명의 유기층 증착 어셈블리(100-1)의 경우, 기판(2)이 Y축 방향을 따라 이동하면서 연속적으로, 즉 스캐닝(scanning) 방식으로 증착을 수행하기 때문에, 패턴닝 슬릿 시트(130)의 X축 방향 및 Y축 방향의 길이 중 적어도 한 방향의 길이는 기판(2)의 길이보다 훨씬 작게 형성될 수 있는 것이다. 이와 같이, 종래의 FMM에 비하여 훨씬 작게 패턴닝 슬릿 시트(130)를 만들 수 있기 때문에, 본 발명의 패턴닝 슬릿 시트(130)는 그 제조가 용이하다. 즉, 패턴닝 슬릿 시트(130)의 에칭 작업이나, 그 이후의 정밀 인장 및 용접 작업, 이동 및 세정 작업 등 모든 공정에서, 작은 크기의 패턴닝 슬릿 시트(130)가 FMM 증착 방법에 비해 유리하다. 또한, 이는 디스플레이 장치가 대형화될수록 더욱 유리하게 된다.
- [0062] 이와 같이, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 서로 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어지기 위해서는, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 일정 정도 이격되는 것이 바람직하다. 이에 대하여는 뒤에서 상세히 기술하기로 한다.
- [0063] 한편, 챔버 내에서 상기 기판(2)과 대향하는 측에는, 증착 물질(115)이 수납 및 가열되는 증착원(110)이 배치된다. 상기 증착원(110) 내에 수납되어 있는 증착 물질(115)이 기화됨에 따라 기판(2)에 증착이 이루어진다.
- [0064] 상세히, 증착원(110)은 그 내부에 증착 물질(115)이 채워지는 도가니(111)와, 도가니(111)를 가열시켜 도가니(111) 내부에 채워진 증착 물질(115)을 도가니(111)의 일 측, 상세하게는 증착원 노즐부(120) 측으로 증발시키기 위한 히터(112)를 포함한다.
- [0065] 증착원(110)의 일 측, 상세하게는 증착원(110)에서 기판(2)을 향하는 측에는 증착원 노즐부(120)가 배치된다. 여기서, 본 발명에 따른 유기층 증착 어셈블리는 공통층과 패턴층을 증착하는데 있어서 증착원 노즐이 서로 상이하게 형성될 수 있다.
- [0066] 한편, 증착원(110)과 기판(2) 사이에는 패턴닝 슬릿 시트(130)가 더 구비된다. 패턴닝 슬릿 시트(130)는 대략 창문 틀과 같은 형태로 형성되는 프레임(135)을 더 포함하며, 패턴닝 슬릿 시트(130)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 패턴닝 슬릿(131)들이 형성된다. 증착원(110) 내에서 기화된 증착 물질(115)은 증착원 노즐부(120) 및 패턴닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 피 증착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 이때, 상기 패턴닝 슬릿 시트(130)는 종래의 파인 메탈 마스크(FMM) 특히 스트라이프 타입(stripe type)의 마스크의 제조 방법과 동일한 방법인 에칭을 통해 제작될 수 있다. 이때, 증착원 노즐(121)들의 총 개수보다 패턴닝 슬릿(131)들의 총 개수가 더 많게 형성될 수도 있다.
- [0067] 여기서, 상술한 증착원(110)(및 이와 결합된 증착원 노즐부(120))과 패턴닝 슬릿 시트(130)는 서로 일정 정도 이격되도록 형성될 수 있다.
- [0068] 상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 어셈블리(100-1)는 기판(2)에 대하여 상대적으로 이동하면서 증착을 수행하며, 이와 같이 유기층 증착 어셈블리(100-1)가 기판(2)에 대하여 상대적으로 이동하기 위해서 패턴닝 슬릿 시트(130)는 기판(2)으로부터 일정 정도 이격되도록 형성된다.
- [0069] 상세히, 종래의 FMM 증착 방법에서는 기판에 음영(shadow)이 생기지 않도록 하기 위하여 기판에 마스크를 밀착시켜서 증착 공정을 진행하였다. 그러나, 이와 같이 기판에 마스크를 밀착시킬 경우, 기판과 마스크 간의 접촉에 의한 불량 문제가 발생한다는 문제점이 존재하였다. 또한, 마스크를 기판에 대하여 이동시킬 수 없기 때문에, 마스크가 기판과 동일한 크기로 형성되어야 한다. 따라서, 디스플레이 장치가 대형화됨에 따라 마스크의 크기도 커져야 하는데, 이와 같은 대형 마스크를 형성하는 것이 용이하지 아니하다는 문제점이 존재하였다.

- [0070] 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 어셈블리(100-1)에서는 패터닝 슬릿 시트(130)가 피 증착체인 기관(2)과 소정 간격을 두고 이격되도록 배치되도록 한다.
- [0071] 이와 같은 본 발명에 의해서 마스크를 기관보다 작게 형성한 후, 마스크를 기관에 대하여 이동시키면서 증착을 수행할 수 있게 됨으로써, 마스크 제작이 용이해지는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 기관과 마스크 간의 접촉에 의한 불량을 방지하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 공정에서 기관과 마스크를 밀착시키는 시간이 불필요해지기 때문에, 제조 속도가 향상되는 효과를 얻을 수 있다.
- [0072] 다음으로, 상부 하우징(104) 내에서의 각 구성요소의 구체적인 배치는 다음과 같다.
- [0073] 먼저, 상부 하우징(104)의 바닥 부분에는 상술한 증착원(110) 및 증착원 노즐부(120)가 배치된다. 그리고, 증착원(110) 및 증착원 노즐부(120)의 양측에는 안착부(104-1)가 돌출 형성되며, 안착부(104-1) 상에는 제1 스테이지(150), 제2 스테이지(160) 및 상술한 패터닝 슬릿 시트(130)가 차례로 형성된다.
- [0074] 여기서, 제1 스테이지(150)는 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동 가능하도록 형성되어, 패터닝 슬릿 시트(130)를 X축 방향 및 Y축 방향으로 열라인 하는 기능을 수행한다. 즉, 제1 스테이지(150)는 복수 개의 액츄에이터를 구비하여, 상부 하우징(104)에 대하여 제1 스테이지(150)가 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동하도록 형성되는 것이다.
- [0075] 한편, 제2 스테이지(160)는 Z축 방향으로 이동 가능하도록 형성되어, 패터닝 슬릿 시트(130)를 Z축 방향으로 열라인 하는 기능을 수행한다. 즉, 제2 스테이지(160)는 복수 개의 액츄에이터를 구비하여, 제1 스테이지(150)에 대하여 제2 스테이지(160)가 Z축 방향으로 이동하도록 형성되는 것이다.
- [0076] 한편, 제2 스테이지(160) 상에는 패터닝 슬릿 시트(130)가 형성된다. 이와 같이, 패터닝 슬릿 시트(130)가 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160) 상에 형성되어 패터닝 슬릿 시트(130)가 X축 방향, Y축 방향 및 Z축 방향으로 이동 가능하도록 형성됨으로써, 기관(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 간의 열라인을 수행할 수 있는 것이다.
- [0077] 나아가 상부 하우징(104), 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160)는 증착원 노즐(121)을 통해 배출되는 증착 물질이 분산되지 않도록 증착 물질의 이동 경로를 가이드 하는 역할을 동시에 수행할 수 있다. 즉, 상부 하우징(104), 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160)에 의해 증착 물질의 경로가 밀폐되어 증착 물질의 X축 방향 및 Y축 방향 이동을 동시에 가이드 할 수도 있다.
- [0078] 한편, 패터닝 슬릿 시트(130)와 증착원(110) 사이에는 차단 부재(140)가 더 구비될 수도 있다. 상세히, 기관(2)의 테두리 부분에는 애노드 전극 또는 캐소드 전극 패턴이 형성되어, 향후 제품 검사용 또는 제품 제작시 단자로 활용하기 위한 영역이 존재한다. 만약 이 영역에 유기물이 성막이 될 경우, 애노드 전극 또는 캐소드 전극이 제 역할을 하기 어렵게 되며, 따라서 이와 같은 기관(2)의 테두리 부분은 유기물 등이 성막되지 않아야 하는 비성막 영역이 되어야 한다. 그러나 상술한 바와 같이, 본 발명의 박막 증착 장치에서는 기관(2)이 박막 증착 장치에 대하여 이동하면서 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 수행되므로, 기관(2)의 비성막 영역에 유기물 증착을 방지하는 것이 용이하지 않았다.
- [0079] 이와 같이 기관(2)의 비성막 영역에 유기물이 증착되는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 박막 증착 장치에서는 기관(2)의 테두리 부분에 별도의 차단 부재(140)가 더 구비될 수 있다. 도면에는 상세히 도시되지 않았지만, 차단 부재(140)는 서로 이웃한 두 개의 플레이트로 구성될 수 있으며, 기관(2)의 이동 방향과 수직으로 형성될 수 있다.
- [0080] 기관(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)를 통과하지 아니할 때에는, 차단 부재(140)가 증착원(110)을 가림으로써, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)에 묻지 않도록 한다. 이 상태에서 기관(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)로 진입하기 시작하면, 증착원(110)을 가리고 있던 전방의 차단 부재(140)가 기관(2)의 이동과 함께 이동하면서 증착 물질의 이동 경로가 오픈되어, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 기관(2)에 증착된다. 한편, 기관(2) 전체가 유기층 증착 어셈블리(100-1)를 통과하면, 후방의 차단 부재(140)가 기관(2)의 이동과 함께 이동하면서 증착 물질의 이동 경로를 다시 폐쇄하여 증착원(110)을 가림으로써, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)에 묻지 않도록 한다.
- [0081] 이와 같은 차단 부재(140)에 의해서 기관(2)의 비성막 영역이 가려짐으로써, 별도의 구조물 없이도 간편하게 기관(2)의 비성막 영역에 유기물이 증착되는 것이 방지되는 효과를 얻을 수 있다.

- [0082] 이하에서는 피증착체인 기관(2)을 이송하는 이송부(400)에 대하여 상세히 설명하도록 한다. 도 3 및 도 4를 참조하면, 이송부(400)는 제1 이송부(410)와, 제2 이송부(420)와, 이동부(430)를 포함한다.
- [0083] 제1 이송부(410)는 유기층 증착 어셈블리(100-1)에 의해 기관(2) 상에 유기층이 증착될 수 있도록, 캐리어(431) 및 이와 결합된 정전 척(432)을 포함하는 이동부(430)와, 이동부(430)에 부착되어 있는 기관(2)을 인라인(in-line)으로 이송하는 역할을 수행한다.
- [0084] 제2 이송부(420)는 증착부(100)를 통과하면서 1회의 증착이 완료된 후 언로딩부(300)에서 기관(2)이 분리된 이동부(430)를 로딩부(200)로 회송하는 역할을 수행한다. 이와 같은 제2 이송부(420)는 코일(421), 롤러 가이드(422) 및 차징 트랙(charging track)(423)을 포함한다.
- [0085] 이동부(430)는 제1 이송부(410) 및 제2 이송부(420)를 따라 이송되는 캐리어(431)와, 캐리어(431)의 일 면상에 결합되며 기관(2)이 부착되는 정전 척(432)을 포함한다.
- [0086] 이하에서는 이송부(400)의 각 구성요소에 대하여 더욱 상세히 설명한다.
- [0087] 먼저, 이동부(430)의 캐리어(431)에 대해 상세히 설명한다.
- [0088] 캐리어(431)는 본체부(431a), LMS 마그넷(Linear motion system Magnet)(431b), CPS 모듈(Contactless power supply Module)(431c), 전원부(431d) 및 가이드 홈(미도시)을 포함한다.
- [0089] 본체부(431a)는 캐리어(431)의 기저부를 이루며, 철과 같은 자성체로 형성될 수 있다. 이와 같은 캐리어(431)의 본체부(431a)와 자기부상 베어링(미도시)과의 자기력에 의하여 캐리어(431)가 가이드부(412)에 대해 일정 정도 이격된 상태를 유지할 수 있다.
- [0090] 본체부(431a)의 양측면에는 가이드 홈(미도시)이 형성될 수 있으며, 이와 같은 가이드 홈 내에는 가이드부(412)의 가이드 돌기(미도시)가 수용될 수 있다.
- [0091] 본체부(431a)의 진행방향의 중심선을 따라 마그네틱 레일(431b)이 형성될 수 있다. 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)과 후술할 코일(411)이 결합하여 리니어 모터를 구성할 수 있으며, 이와 같은 리니어 모터에 의하여 캐리어(431)가 A방향으로 이송될 수 있는 것이다.
- [0092] 본체부(431a)에서 마그네틱 레일(431b)의 일 측에는 CPS 모듈(431c) 및 전원부(431d)가 각각 형성될 수 있다. 전원부(431d)는 정전 척(432)이 기관(2)을 척킹(chucking)하고 이를 유지할 수 있도록 전원을 제공하기 위한 일종의 충전용 배터리이며, CPS 모듈(431c)은 전원부(431d)를 충전하기 위한 무선 충전 모듈이다. 상세히, 후술할 제2 이송부(420)에 형성된 차징 트랙(charging track)(423)은 인버터(inverter)(미도시)와 연결되어, 캐리어(431)가 제2 이송부(420) 내에서 이송될 때, 차징 트랙(charging track)(423)과 CPS 모듈(431c) 사이에 자기장이 형성되어 CPS 모듈(431c)에 전력을 공급한다. 그리고, CPS 모듈(431c)에 공급된 전력은 전원부(431d)를 충전하게 되는 것이다.
- [0093] 한편, 정전척(Electro Static Chuck, 432)은 세라믹으로 구비된 본체의 내부에 전원이 인가되는 전극이 매립된 것으로, 이 전극에 고전압이 인가됨으로써 본체의 표면에 기관(2)을 부착시키는 것이다.
- [0094] 다음으로, 이동부(430)의 구동에 대해 상세히 설명한다.
- [0095] 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)과 코일(411)이 결합하여 구동부를 구성할 수 있다. 여기서, 구동부는 리니어 모터(Linear Motor)일 수 있다. 리니어 모터는 종래의 미끄럼 안내 시스템에 비하여 마찰 계수가 작고 위치 오차가 거의 발생하지 않아 위치 결정도가 매우 높은 장치이다. 상술한 바와 같이, 리니어 모터는 코일(411)과 마그네틱 레일(431b)로 이루어질 수 있으며, 마그네틱 레일(431b)이 캐리어(431) 상에 일렬로 배치되고, 코일(411)은 마그네틱 레일(431b)과 마주보도록 챔버(101) 내의 일 측에 다수 개가 일정 간격으로 배치될 수 있다. 이와 같이 이동 물체인 캐리어(431)에 코일(411)이 아닌 마그네틱 레일(431b)이 배치되므로 캐리어(431)에 전원을 인가하지 않아도 캐리어(431)의 구동이 가능해질 수 있다. 여기서, 코일(411)은 ATM 상자(atmosphere box) 내에 형성되어 대기 상태에 설치되고, 마그네틱 레일(431b)은 캐리어(431)에 부착되어 진공인 챔버(101) 내에서 캐리어(431)가 주행할 수 있게 되는 것이다.
- [0096] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치(1)의 유기층 증착 어셈블리(100-1)는 얼라인(align)을 위

한 카메라(170)를 더 구비할 수 있다. 상세히, 카메라(170)는 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 제1마크(도 6의 M1)와 기관(2)에 형성된 제2 마크(도 6의 M2)를 실시간으로 얼라인할 수 있다. 여기서, 카메라(170)는 증착이 진행중인 진공 챔버(101) 내에서 원활한 시야 확보를 할 수 있도록 구비된다. 이를 위해, 카메라(170)는 카메라 수용부(171) 내에 형성되어 대기 상태에 설치될 수 있다.

[0097] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치(1)는 기관(2)의 위치 정보를 측정하는 계측부(도 2의 10)를 더 구비할 수 있다.

[0098] 계측부(10)는 로딩부(200)와 증착부(100) 사이에 배치되어 기관(2)이 증착부(100)에 투입되기 전에 기관(2)의 위치 정보를 측정할 수 있다. 기관(2)의 위치 정보는 기관(2)까지의 거리와 기관(2)의 틀어진 정도를 의미한다. 도 5를 참조하면 설명하면 다음과 같다.

[0099] 도 5는 계측부와 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 나타내는 개략도이다. 도 5를 참조하면, 계측부(10)는 갭 센서부(11) 및 촬영부(12)를 구비할 수 있다.

[0100] 갭 센서부(11)는 정전 척(432) 하부에 배치된 기관(2) 하부에 배치되며, 기관(2) 하부면까지의 거리를 측정할 수 있다.

[0101] 촬영부(12)는 정전 척(432) 하부에 배치된 기관(2) 하부에 배치되며, 정전 척(432)의 이송 방향에 대해 기관(2)이 틀어진 정도를 측정할 수 있다.

[0102] 계측부(10)에서 측정되는 기관(2)의 위치 정보는 기관(2)이 유기층 증착 어셈블리의 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...) 상을 이동할 때, 기관(2)과 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...)를 얼라인하는데 이용될 수 있다.

[0103] 도 6 및 7은 마스터 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 얼라인 과정을 나타내는 개략도이다.

[0104] 마스터 기관(2a)은 성막 기관(2b)이 로딩되어 증착부(100)에 투입되기 전에 로딩되며, 계측부(10)에 의해 마스터 기관(2a)의 위치 정보가 측정된다. 마스터 기관(2a)이 로딩부(200)에 의해 정전 척(432)에 척킹될 때, 도 6에 도시된 바와 같이 마스터 기관(2a)은 정전 척(432)의 이송 방향(A)에 대하여 반시계 방향으로 θ° 만큼 틀어질 수 있다. 계측부(10)는 마스터 기관(2a)이 증착부(100)에 투입되기 전, 즉 마스터 기관(2a)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상으로 이송되기 전에 마스터 기관(2a)의 틀어짐 정도를 측정한다.

[0105] 이후, 도 7에 도시된 바와 같이 이후, 패터닝 슬릿 시트(130)는 계측부(10)에서 측정된 마스터 기관(2a)의 틀어짐 정도(θ) 만큼 반시계 방향으로 이동되어 마스터 기관(2a)과 얼라인될 수 있다. 마스터 기관(2a)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 얼라인은 마스터 기관(2a)에 형성된 마크(M2)와 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 마크(M1)가 일치됨을 확인함으로써 알 수 있다. 마스터 기관(2a)에 형성된 마크(M2)와 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 마크(M1)는 도 4의 카메라(170)에 의해 관측될 수 있다.

[0106] 도 8 내지 10은 성막 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 얼라인 과정을 나타내는 개략도이다.

[0107] 마스터 기관(2a)이 증착부(100)로 투입된 이후에는 성막 기관(2b)이 로딩되며, 증착부(100)에 투입되기 전에 계측부(10)에 의해 성막 기관(2b)의 위치 정보를 측정할 수 있다.

[0108] 성막 기관(2b)은 도 8에 도시된 바와 같이, 정전 척(432)의 이송 방향(A)에 대해 반시계 방향으로 θ' 만큼 틀어져 정전 척(432)에 척킹될 수 있다. 계측부(10)는 성막 기관(2b)의 틀어짐 정도를 측정할 수 있다. 계측부(10)는 성막 기관(2b)이 투입되기 전에 투입된 마스터 기관(2a)의 틀어짐 정도(θ)와 성막 기관(2b)의 틀어짐 정도(θ')를 비교하고 그 차이를 연산한다.

[0109] 성막 기관(2b)과 마스터 기관(2a)의 틀어짐 차이($\theta' - \theta$) 만큼 패터닝 슬릿 시트(130)가 반시계 방향(또는 시계 방향)으로 이동하여 성막 기관(2b)과 패터닝 슬릿 시트(130)가 얼라인될 수 있다. 이와 같은 얼라인은 도 9 및 10에 도시된 바와 같이 성막 기관(2b)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상을 이동하는 동안에도 계속해서 이루어질 수 있다.

[0110] 성막 기관(2b)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 얼라인은 성막 기관(2b)에 형성된 마크(M2)와 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 마크(M1)가 일치됨을 확인함으로써 알 수 있다. 성막 기관(2b)에 형성된 마크(M2)와 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 마크(M1)는 도 4의 카메라(170)에 의해 관측될 수 있다.

- [0111] 도 11은 마스터 기관까지의 거리를 측정하는 과정을 나타내는 개략도이다.
- [0112] 마스터 기관(2a)은 성막 기관(2b)이 로딩되어 증착부(100)에 투입되기 전에 로딩되며, 상술한 바와 같이 계측부(10)에 의해 마스터 기관(2a)의 틀어짐 정도가 계측되고, 또한 마스터 기관(2a)까지의 거리가 계측된다.
- [0113] 이후, 마스터 기관(2a)이 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...) 상을 이동하는 동안 각각의 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...)에서 마스터 기관(2a)까지의 간격이 측정된다.
- [0114] 도 12는 성막 기관까지의 거리를 측정하는 과정을 나타내는 개략도이다.
- [0115] 마스터 기관(2a)이 증착부(100)로 투입된 이후에는 성막 기관(2b)이 로딩되며, 상술한 바와 같이 증착부(100)에 투입되기 전에 계측부(10)에 의해 성막 기관(2b)의 틀어진 정도가 계측되며, 또한 도 12에 도시된 바와 같이 성막 기관(2b)까지의 거리가 계측된다.
- [0116] 계측부(10)는 마스터 기관(2a)까지의 거리와 성막 기관(2b)까지의 거리를 비교하여 그 차이를 연산한다.
- [0117] 마스터 기관(2a)까지의 거리와 성막 기관(2b)까지의 거리의 차이를 이용하여 각각 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...)와 성막 기관(2b) 사이의 간격이 일정하게 유지되도록 패터닝 슬릿 시트(130-1, 130-2, 130-3,...)가 얼라인된다.
- [0118] 보다 상세하게 도 13 내지 16을 이용하여 설명하면 다음과 같다.
- [0119] 도 13 내지 16은 성막 기관과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 얼라인하는 공정을 나타내는 개략도이다.
- [0120] 도 13과 같이 성막 기관(2b)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상에 이송되기 전에는 계측부(10)에 의해 마스터 기관(2a)까지의 거리와 성막 기관(2b)까지의 거리의 차이가 구해지며, 이에 따라 패터닝 슬릿 시트(130)의 이동량이 결정된다.
- [0121] 도 14와 같이, 성막 기관(2b)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상에 진입하면 패터닝 슬릿 시트(130)는 상기 이동량에 따라 이동되어 성막 기관(2b)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 일정하게 유지되도록 한다.
- [0122] 이후, 도 15 및 16과 같이 성막 기관(2b)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상을 이송하는 동안에도 성막 기관(2b)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 일정하게 유지되도록 패터닝 슬릿 시트(130)가 이동될 수 있다.
- [0123] 도 17은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 증착 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도이다.
- [0124] 도 17을 참조하면, 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 증착 어셈블리(900)는 증착원(910), 증착원 노즐부(920) 및 패터닝 슬릿 시트(950)를 포함한다.
- [0125] 여기서, 증착원(910)은 그 내부에 증착 물질(915)이 채워지는 도가니(911)와, 도가니(911)를 가열시켜 도가니(911) 내부에 채워진 증착 물질(915)을 증착원 노즐부(920) 측으로 증발시키기 위한 히터(912)를 포함한다. 한편, 증착원(910)의 일 측에는 증착원 노즐부(920)가 배치되고, 증착원 노즐부(920)에는 Y축 방향을 따라서 복수 개의 증착원 노즐(921)들이 형성된다. 한편, 증착원(910)과 기관(2) 사이에는 패터닝 슬릿 시트(950) 및 프레임(955)이 더 구비되고, 패터닝 슬릿 시트(950)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 패터닝 슬릿(951)들 및 스페이서(952)들이 형성된다. 그리고, 증착원(910) 및 증착원 노즐부(920)와 패터닝 슬릿 시트(950)는 연결 부재(935)에 의해서 결합된다.
- [0126] 본 실시예는 전술한 실시예들에 비하여 증착원 노즐부(920)에 구비된 복수 개의 증착원 노즐(921)들의 배치가 상이한바, 이에 대하여 상세히 설명한다.
- [0127] 증착원(910)의 일 측, 상세하게는 증착원(910)에서 기관(2)을 향하는 측에는 증착원 노즐부(920)가 배치된다. 그리고, 증착원 노즐부(920)에는 증착원 노즐(921)이 형성된다. 증착원(910) 내에서 기화된 증착 물질(915)은 이와 같은 증착원 노즐부(920)를 통과하여 피 증착체인 기관(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 이 경우, X축 방향에 있어서 증착원 노즐(921)이 복수 개 구비된다면, 각 증착원 노즐(921)과 패터닝 슬릿(951)과의 거리가 각각 상이하게 되며, 이때 패터닝 슬릿(951)과 거리가 먼 증착원 노즐(921)에서 발산된 증착 물질에 의해 음영(shadow)이 발생하게 된다. 따라서, 본 발명과 같이 X축 방향으로 증착원 노즐(921)이 하나만 존재하도록 증착원 노즐(921)을 형성함으로써, 음영(shadow)의 발생을 크게 감소시킬 수 있는 것이다.

- [0128] 도 18은 본 발명의 유기층 증착 장치를 이용하여 제조된 액티브 매트릭스형 유기 발광 디스플레이 장치의 단면을 도시한 것이다.
- [0129] 도 18을 참조하면, 상기 액티브 매트릭스형의 유기 발광 디스플레이 장치는 기판(2) 상에 형성된다. 상기 기판(2)은 투명한 소재, 예컨대 글래스재, 플라스틱재, 또는 금속재로 형성될 수 있다. 상기 기판(2)상에는 전체적으로 버퍼층과 같은 절연막(51)이 형성되어 있다.
- [0130] 상기 절연막(51) 상에는 도 21에서 볼 수 있는 바와 같은 TFT와, 유기 발광 소자(OLED)가 형성된다.
- [0131] 상기 절연막(51)의 윗면에는 소정 패턴으로 배열된 반도체 활성층(52)이 형성되어 있다. 상기 반도체 활성층(52)은 게이트 절연막(53)에 의하여 매립되어 있다. 상기 활성층(52)은 p형 또는 n형의 반도체로 구비될 수 있다.
- [0132] 상기 게이트 절연막(53)의 윗면에는 상기 활성층(52)과 대응되는 곳에 TFT의 게이트 전극(54)이 형성된다. 그리고, 상기 게이트 전극(54)을 덮도록 층간 절연막(55)이 형성된다. 상기 층간 절연막(55)이 형성된 다음에는 드라이 에칭 등의 식각 공정에 의하여 상기 게이트 절연막(53)과 층간 절연막(55)을 식각하여 콘택 홀을 형성시켜서, 상기 활성층(52)의 일부를 드러나게 한다.
- [0133] 그 다음으로, 상기 층간 절연막(55) 상에 소스/드레인 전극(56, 57)이 형성되는 데, 콘택 홀을 통해 노출된 활성층(52)에 접촉되도록 형성된다. 상기 소스/드레인 전극(56, 57)을 덮도록 보호막(58)이 형성되고, 식각 공정을 통하여 상기 드레인 전극(57)의 일부가 드러나도록 한다. 상기 보호막(58) 위로는 보호막(58)의 평탄화를 위해 별도의 절연막(59)을 더 형성할 수도 있다.
- [0134] 한편, 상기 유기 발광 소자(OLED)는 전류의 흐름에 따라 적,녹,청색의 빛을 발광하여 소정의 화상 정보를 표시하기 위한 것으로서, 상기 보호막(58) 상에 제1 전극(61)을 형성한다. 상기 제1 전극(61)은 TFT의 드레인 전극(57)과 전기적으로 연결된다.
- [0135] 그리고, 상기 제1 전극(61)을 덮도록 화소 정의막(60)이 형성된다. 이 화소 정의막(60)에 소정의 개구를 형성한 후, 이 개구로 한정된 영역 내에 발광층을 포함하는 유기층(62)을 형성한다. 그리고 유기층(62) 위로는 제2 전극(63)을 형성한다.
- [0136] 상기 화소 정의막(60)은 각 화소를 구획하는 것으로, 유기물로 형성되어, 제1 전극(61)이 형성되어 있는 기판의 표면, 특히, 절연막(59)의 표면을 평탄화한다.
- [0137] 상기 제1 전극(61)과 제2 전극(63)은 서로 절연되어 있으며, 발광층을 포함하는 유기층(62)에 서로 다른 극성의 전압을 가해 발광이 이뤄지도록 한다.
- [0138] 상기 발광층을 포함하는 유기층(62)은 저분자 또는 고분자 유기물이 사용될 수 있는 데, 저분자 유기물을 사용할 경우 정공 주입층(HIL: Hole Injection Layer), 정공 수송층(HTL: Hole Transport Layer), 발광층(EML: Emission Layer), 전자 수송층(ETL: Electron Transport Layer), 전자 주입층(EIL: Electron Injection Layer) 등이 단일 혹은 복합의 구조로 적층되어 형성될 수 있으며, 사용 가능한 유기 재료도 구리 프탈로시아닌(CuPc: copper phthalocyanine), N,N-디(나프탈렌-1-일)-N,N'-디페닐-벤지딘 (N,N'-Di(naphthalene-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidine: NPB), 트리스-8-하이드록시퀴놀린 알루미늄(tris-8-hydroxyquinoline aluminum)(Alq3) 등을 비롯해 다양하게 적용 가능하다.
- [0139] 여기서, 상기 발광층을 포함하는 유기층(62)은 도 1에 도시된 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)에 의해서 증착될 수 있다. 즉, 증착 물질을 방사하는 증착원, 증착원의 일 측에 배치되며 복수 개의 증착원 노즐들이 형성되는 증착원 노즐부 및 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고 복수 개의 패턴링 슬릿들이 형성되는 패턴링 슬릿 시트를 포함하는 유기층 증착 장치가, 피증착용 기판과 소정 정도 이격되도록 배치된 후, 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)와 기판(도 1의 2 참조) 중 어느 일 측이 타 측에 대하여 상대적으로 이동하면서, 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)에서 방사되는 증착 물질이 기판(도 1의 2 참조)상에 증착되는 것이다.
- [0140] 이러한 유기 발광막을 형성한 후에는 제2 전극(63)을 역시 동일한 증착 공정으로 형성할 수 있다.
- [0141] 한편, 상기 제1 전극(61)은 애노드 전극의 기능을 하고, 상기 제2 전극(63)은 캐소드 전극의 기능을 할 수 있는데, 물론, 이들 제1 전극(61)과 제2 전극(63)의 극성은 반대로 되어도 무방하다. 그리고, 제1 전극(61)은 각 화소의 영역에 대응되도록 패턴링될 수 있고, 제2 전극(63)은 모든 화소를 덮도록 형성될 수 있다.
- [0142] 상기 제1 전극(61)은 투명 전극 또는 반사형 전극으로 구비될 수 있는 데, 투명전극으로 사용될 때에는 ITO,

IZO, ZnO, 또는 In₂O₃로 구비될 수 있고, 반사형 전극으로 사용될 때에는 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr, 및 이들의 화합물 등으로 반사층을 형성한 후, 그 위에 ITO, IZO, ZnO, 또는 In₂O₃로 투명전극층을 형성할 수 있다. 이러한 제1 전극(61)은 스퍼터링 방법 등에 의해 성막된 후, 포토 리소그래피법 등에 의해 패터닝된다.

[0143] 한편, 상기 제2 전극(63)도 투명 전극 또는 반사형 전극으로 구비될 수 있는 데, 투명전극으로 사용될 때에는 이 제2 전극(63)이 캐소드 전극으로 사용되므로, 일함수가 작은 금속 즉, Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg, 및 이들의 화합물이 발광층을 포함하는 유기층(62)의 방향을 향하도록 증착한 후, 그 위에 ITO, IZO, ZnO, 또는 In₂O₃ 등으로 보조 전극층이나 버스 전극 라인을 형성할 수 있다. 그리고, 반사형 전극으로 사용될 때에는 위 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg, 및 이들의 화합물을 전면 증착하여 형성한다. 이때, 증착은 진공한 발광층을 포함하는 유기층(62)의 경우와 마찬가지로의 방법으로 행할 수 있다.

[0144] 본 발명은 이 외에도, 유기 TFT의 유기층 또는 무기막 등의 증착에도 사용할 수 있으며, 기타, 다양한 소재의 성막 공정에 적용 가능하다.

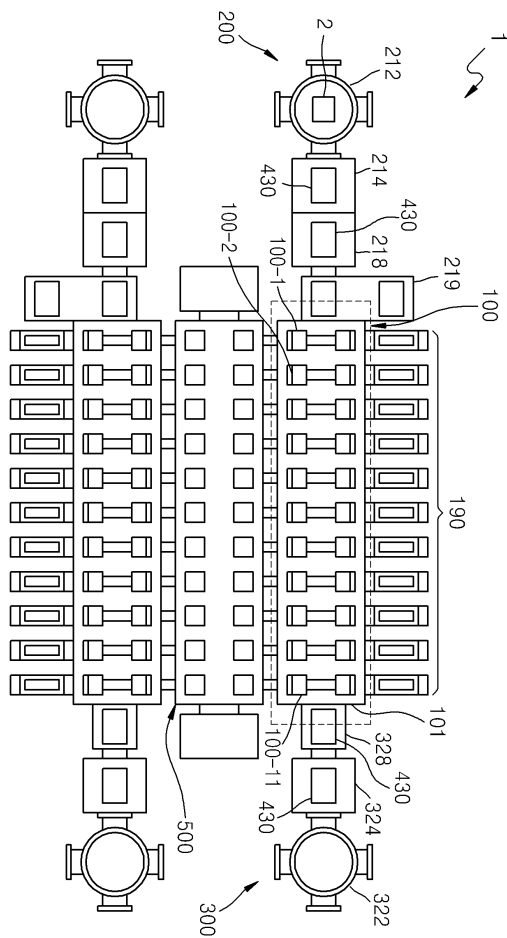
[0145] 본 명세서에서는 본 발명을 한정된 실시예를 중심으로 설명하였으나, 본 발명의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능하다. 또한 설명되지는 않았으나, 균등한 수단도 또한 본 발명에 그대로 결합되는 것이라 할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

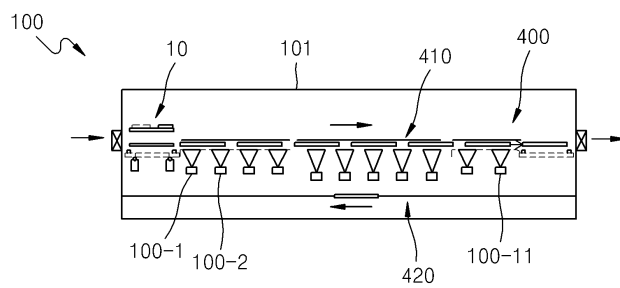
[0146] 1: 유기층 증착 장치
100: 증착부
200: 로딩부
300: 언로딩부
400: 이송부

도면

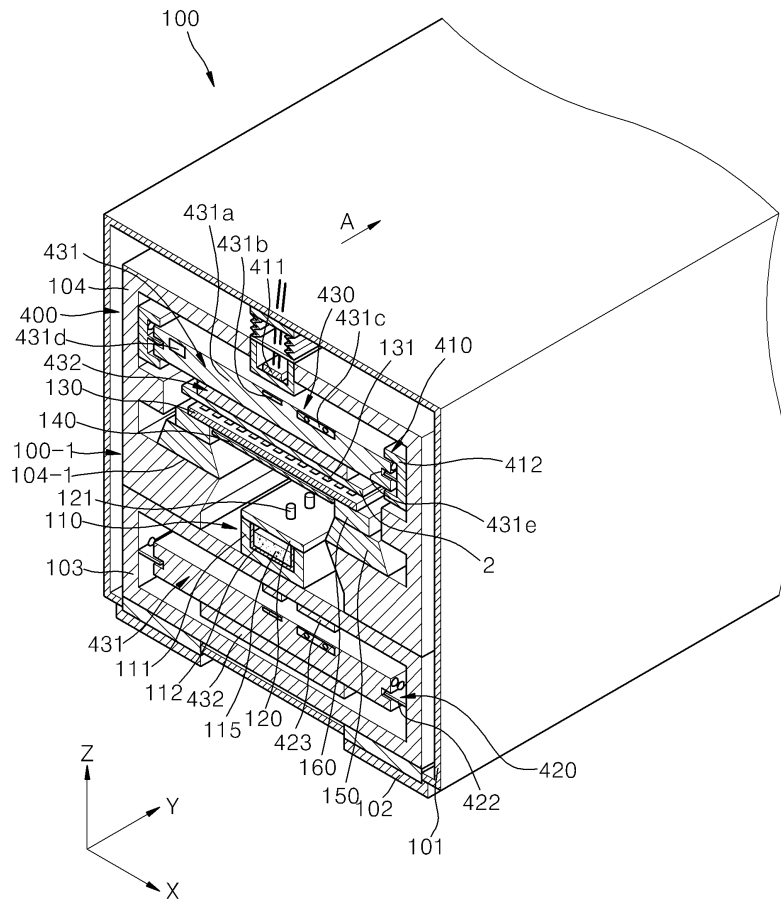
도면1



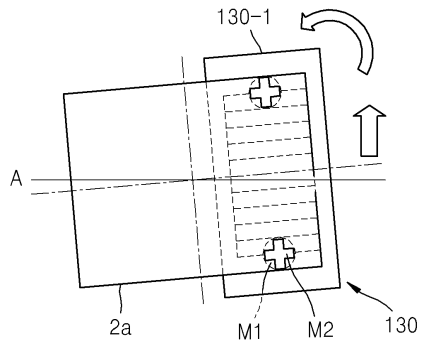
도면2



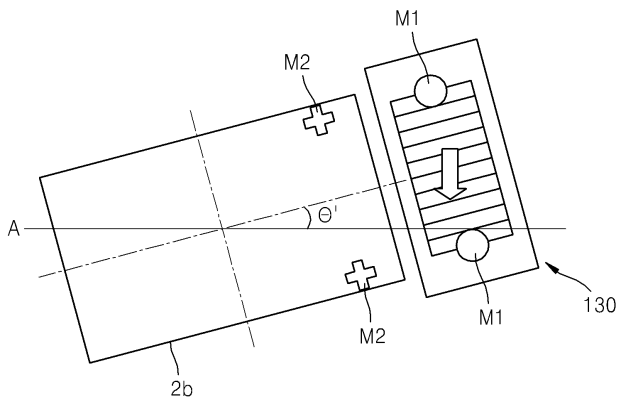
도면3



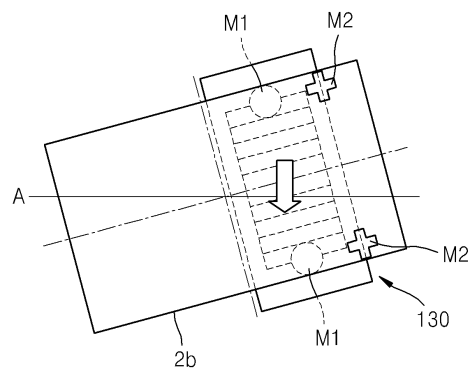
도면7



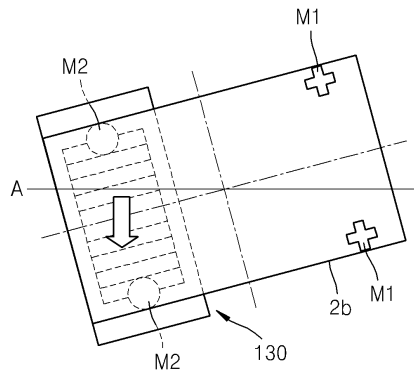
도면8



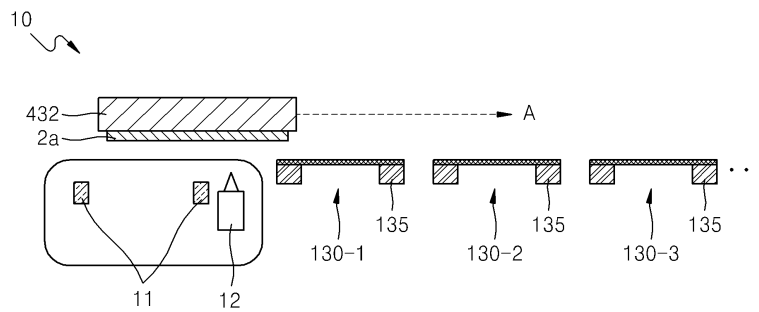
도면9



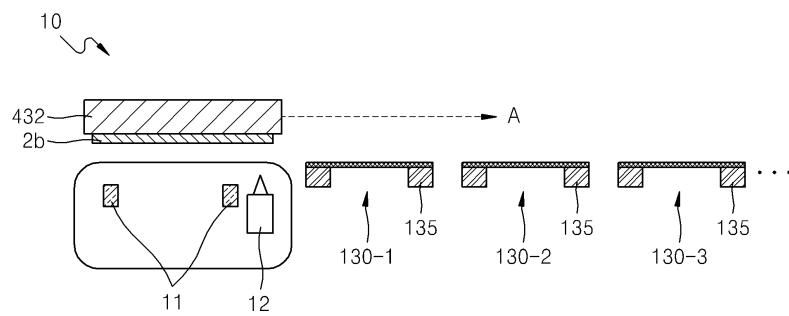
도면10



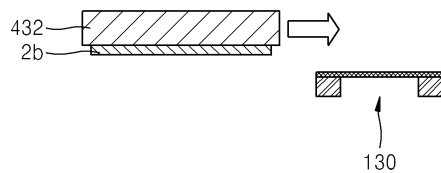
도면11



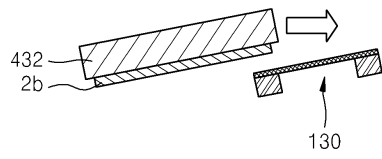
도면12



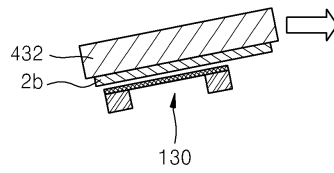
도면13



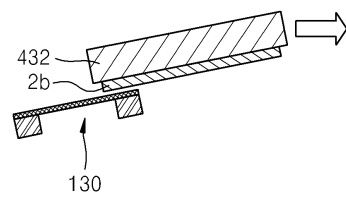
도면14



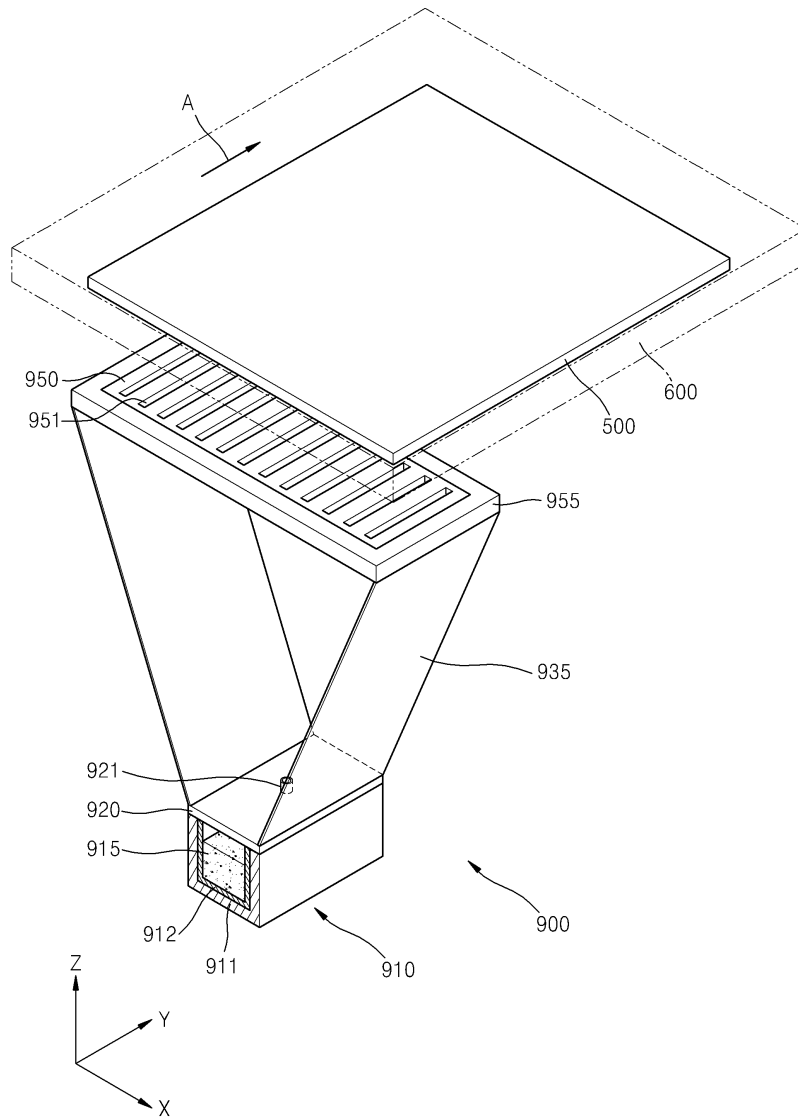
도면15



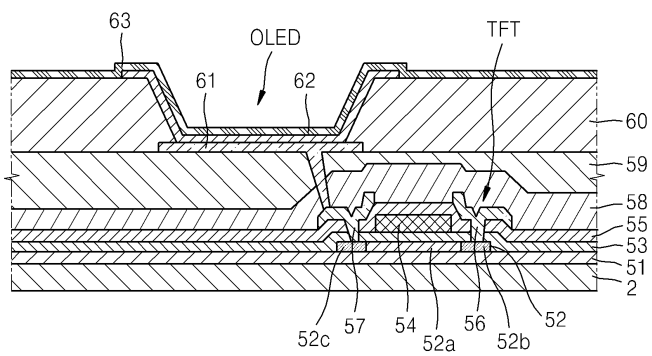
도면16



도면17



도면18



专利名称(译)	标题：有机层沉积设备和使用其的有机发光显示设备的制造方法		
公开(公告)号	KR1020140146448A	公开(公告)日	2014-12-26
申请号	KR1020130069188	申请日	2013-06-17
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	CHANG YUN HO 장운호 HONG JONG WON 홍종원 KIM SANG SU 김상수		
发明人	장운호 홍종원 김상수		
IPC分类号	H01L51/56 H05B33/10		
CPC分类号	H01L51/56 C23C14/042 C23C14/12 C23C14/50 H01L51/0011		
其他公开文献	KR102107104B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及有机层沉积设备，使用该设备制造有机发光显示装置的方法，以及由此制造的有机发光显示装置。更具体地，本发明涉及更适用于大型基板的大规模生产的有机发光显示装置，本发明涉及能够在移动期间测量和控制图案化缝隙片和基板之间的间隔的有机层沉积设备，使用该设备制造有机发光显示设备的方法，以及由此制造的有机发光显示设备。

